

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー
蛍光X線技術の最新動向と活用技術
開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構
協力：石川県工業試験場

蛍光X線分析装置は、鉄鋼の材質確認、有害元素の検出、異物分析などの品質管理において、普及が進んでおり広く活用されています。そこで、本講座では、この装置を現場でさらに使いこなすために、蛍光X線分析の基礎的な知識や活用技術を解説するとともに、この装置を用いた分析活用事例についても紹介いたします。

[日 時] 平成30年 1月22日(月) 13:30~15:30

[場 所] トライアルセンター 第2研修室(石川県工業試験場 5階)

[講 師] 株式会社日立ハイテクサイエンス 応用技術部 東京応用技術一課

技師 深井 隆行 氏

[受講料] 1,000円(当日ご持参ください)

[定 員] 20名

[担 当] 石川県工業試験場 化学食品部 主任技師 宗本 隆志

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地(石川県工業試験場 企画指導部内)

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 産業振興部 次世代講座担当

e-mail: seminar@irii.jp

TEL: (076)267-8081 FAX: (076)267-8090

[締切り] 平成30年 1月15日(月)(定員になり次第締切ります)

————— 受講者は下記内容を記入してFAXでお申込みください —————

石川県次世代産業育成講座：「蛍光X線技術の最新動向と活用技術」

日 時：平成30年 1月22日(月) 13:30~15:30

場 所：トライアルセンター 第2研修室(石川県工業試験場 5階)

会 社 名

住 所(〒)

電話

FAX

所 属	氏 名	e-mail